

KAIST, Fab

가 ... 2010 1970

() Nano Fab
 (KAIST)
 2001 7 Fab 3 (9-12)
) 2002 1 , 2 1
 KAIST, , KIST 6 , ,
 가 , 가
 가 1 KAIST (85.3), 2 (83.9), 3 (79.7)
 KAIST 가
 () Lab Fab
 가 , Fab
 가 .

Fab

		/						
				(+)				
2002	250	50	9	45	354	1184	787 (67%)	397 (33%)
2003	346	20	13	23	402			
2004	358	50	15	5	428			
	110	210	54	6		380	190	190
	90	250	60	6		406	203	203
	1154	580	151	85		1970	1180	790

Fab 2002 2010 1970 3 , , 가 가 . . 가

Fab

(400 / 2002)	class1 1000 , 가 Mask , DNA
가 (200 / 2002)	/ NT 가
(200 / 2003)	, / /
(200 / 2003)	, ,
/ (200 / 2004)	DNA , ,
(400 / 2004)	NC Machining, Laser drilling machine 가 NT

Fab 가 가 3 / /
 , NRL

가 .

5		()
		(CRO)
		LG
		AMK()
5		
5		
		가

, 2005 (Nano Fab) 2003 .
 가 2003
 (KAIST) ()
 가
 2001 7 2 2005 2 .
 가 , 가

<Chemical Daily News 2002/ 07/ 25>